

09/890302  
PCT/JP 00/00476

日本国特許庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

28.01.00

REC'D 17 MAR 2000

WIPO PCT

JKU

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office.

出願年月日  
Date of Application: 1999年 1月29日

出願番号  
Application Number: 平成11年特許願第021221号

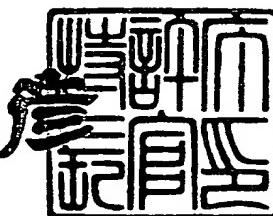
出願人  
Applicant(s): 株式会社日立製作所

PRIORITY  
DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 3月 3日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

近藤 隆



出証番号 出証特2000-3011571

【書類名】 特許願

【整理番号】 1199001601

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01J 11/02

【発明の名称】 ガス放電型表示パネルおよびその製造方法

【請求項の数】 9

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号  
株式会社 日立製作所 日立研究所内

【氏名】 元脇 成久

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地  
株式会社 日立製作所 新ディスプレイ事業推進センタ  
内

【氏名】 村瀬 友彦

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地  
株式会社 日立製作所 新ディスプレイ事業推進センタ  
内

○ 【氏名】 河合 通文

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地  
株式会社 日立製作所 新ディスプレイ事業推進センタ  
内

【氏名】 佐藤 了平

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地  
株式会社 日立製作所 生産技術研究所内

【氏名】 松岡 康博

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地  
株式会社 日立製作所 新ディスプレイ事業推進センタ  
内  
【氏名】 加藤 義弘

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号  
株式会社 日立製作所 日立研究所内  
【氏名】 内藤 孝

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号  
株式会社 日立製作所 日立研究所内  
【氏名】 鈴木 康隆

【特許出願人】

【識別番号】 000005108  
【氏名又は名称】 株式会社 日立製作所

【代理人】

【識別番号】 100068504

【弁理士】

【氏名又は名称】 小川 勝男  
【電話番号】 03-3212-1111

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013088  
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1  
【物件名】 図面 1  
【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ガス放電型表示パネルおよびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

一対の基板を対向させ、基板周囲を封止用ガラスで密閉し、内部空間に放電ガスを封入して放電空間として用いるガス放電型表示パネルの製造方法において、封止時に前記内部空間を排気することにより、封止用ガラスを押しつぶして基板間隔を所望の間隔にせしめることを特徴とするガス放電型表示パネルの製造方法。

【請求項2】

前記一対の基板の封止に非晶質ガラスまたはフィラーを含有する非晶質ガラスを用いることを特徴とする請求項1のガス放電型表示パネルの製造方法。

【請求項3】

前記基板の外部表面に給排気用管を前記基板封止用ガラスよりも耐熱性の高いガラスを用いて形成することを特徴とする請求項1のガス放電型表示パネルの製造方法。

【請求項4】

一対の基板を対向させ、基板周囲を封止用非晶質ガラスで密閉し、内部空間に放電ガスを封入して放電空間として用いるガス放電型表示パネルの製造方法において、前記封止用非晶質ガラスがその軟化点を超え作業点未満の温度範囲にある状態で、前記内部空間から放電に不要なガスを排気することを特徴とするガス放電型表示パネルの製造方法。

【請求項5】

一対の基板を対向させ、基板周囲を封止用ガラスで密閉し、内部空間に放電ガスを封入して放電空間として用いるガス放電型表示パネルにおいて、前記一対の基板が、軟化点の異なる封止用ガラスにより、少なくとも二重に封止されていることを特徴とするガス放電型表示パネル。

【請求項6】

一対の基板を対向させ、基板周囲を封止用ガラスで密閉し、内部空間に放電ガ



スを封入して放電空間として用いるガス放電型表示パネルにおいて、前記封止用ガラスの内部空間側全周にわたり、表示面側から見て曲率半径0.1mm以上1mm以下の突起が存在することを特徴とするガス放電型表示パネル。

**【請求項7】**

一対の基板を対向させ、基板周囲を封止用ガラスで密閉し、内部空間に放電ガスを封入して放電空間として用いるガス放電型表示パネルにおいて、少なくとも基板周囲の一部で、前記封止用ガラスの基板に対し垂直な断面の形状が、内部空間側端部も外部側端部も内部空間側に対して凸であることを特徴とするガス放電型表示パネル。

**【請求項8】**

一対の基板を対向させ、基板周囲をフィラーを含む封止用ガラスで密閉し、内部空間に放電ガスを封入して放電空間として用いるガス放電型表示パネルにおいて、少なくとも基板周囲の一部で、前記封止用ガラスの内部空間側端部のフィラー密度がその他の部分よりも大きいことを特徴とするガス放電型表示パネル。

**【請求項9】**

一対の基板を対向させ、基板周囲を封止用ガラスで密閉し、内部空間に放電ガスを封入して放電空間として用いるガス放電型表示パネルにおいて、前記封止用ガラスの内部空間側端部に隣接して、もしくは端部から2mm以内に、前記封止用ガラスよりも耐熱性の高いガラス層が形成されていることを特徴とするガス放電型表示パネル。

**【発明の詳細な説明】**

**【0001】**

**【発明の属する技術分野】**

本発明は、プラズマディスプレイパネルなどのガス放電型表示パネルおよびその製造方法に係わる。

**【0002】**

**【従来の技術】**

図2を用いて、封止用ガラスによる封着の概念を示した従来のプラズマディスプレイパネル組み立てから封止までの工程を説明する。封止用ガラスには、シ-

ルフリット（低融点ガラスが主成分で、熱膨張率調整や強度向上を目的にフィラー材と呼ばれる結晶を混ぜたものが多い。）を用いる。完成した前面基板1と背面基板2は、位置合わせをしながら組み合わせる。排気や封入ガス導入を行う排気管13を取り付け、その後、封着炉で基板同士のシールと排気管の固定を行う。図2(a)に封着炉にセットした時のパネルを上から見た図を示す。見やすくするために、前面基板1と背面基板2は外形のみを示し、加圧用クリップ16も簡略化して図示している。また、排気管13固定用の治具は省略した。加圧用クリップ16は、例えば、サイズ40インチクラスのプラズマディスプレイパネルの場合、基板周囲に均等に数十個取り付けられるのが普通である。また、この時の排気管近傍の断面図を図2(b)に示す。前面基板1と背面基板2とは、封止用ガラス14を溶融固着させて封止する。排気管と背面基板2とは、シールフリット15を溶融固着させて接合する。この時、封止用ガラス14は、パネル周囲に配置された加圧用クリップ16によって、隔壁11の高さにまで押しつぶされ図2(c)のような状態になる。次に、排気装置にパネルを取り付け、パネルをベーキングしながら排気管で真空排気する。封止用ガラス14, 15には封着時の温度分布や昇温速度のマージンが小さいことから、結晶化ガラスフリットは用いられず、非晶質ガラスフリットが専ら用いられているが、排気時のベーキングはこの非晶質ガラスフリットの軟化点以下で行われている。この後、放電ガス（例えばネオンとキセノンの混合ガス）を封入し、排気管13のチップオフとエージングを行うことにより、図2に示した従来のガス放電型表示装置が完成する。

#### 【0003】

ガス放電型表示装置の製造工程の内、特にシールフリット形成から封着・排気に至る工程についての従来技術が、例えば、FPD Intelligence誌1998年6月号の第84頁から88頁に記載されており、86頁には排気を封止用ガラスの軟化点以下にする必要性が記述されている。

#### 【0004】

また、プラズマディスプレイパネルなどのガス放電型表示パネルの製造方法では、放電ガスを封入する前に一度パネル内部を排気する必要があるが、これには

、前述した封着後にパネル内部のみを真空排気する方法以外に、封着する際に炉全体を真空排気してパネル内外を一度に排気する方法も知られており、その一例が特開平10-326572号に記載されている。

### 【0005】

#### 【発明が解決しようとする課題】

プラズマディスプレイパネルなどのガス放電型表示パネルでは、封止用ガラスとして、ガラスフリットを塗布しやすいよう有機物（バインダ）を加えてペースト状にしたもの用いることが多い。この有機物は、仮焼き、封着、排気工程で燃やされて、ガスとして、パネル外部に排出されるが、チップオフ後の封止用ガラス内に少量残留していて、パネルを放電させたときにパネル内部に出てくることがある。封止用ガラスからは、このようなバインダ起因のガス以外にも、封着時に巻き込んだガスなどが、放電中にパネル内部に出て、長時間パネル点灯時の輝度低下の一因となっていた。そこで本発明の第一の目的は、長時間放電時の封止用ガラスからのガス放出が少なく、長時間パネル点灯時の輝度低下の小さいガス放電型表示パネルを提供することである。

### 【0006】

次に、基板に挟まれた封止用ガラスの断面形状は、図5（b）のように内部空間側端面も外部側端面も封止用ガラス内部に向かって凸である場合や、逆に図5（c）のように共に凹である場合があることを述べたが、これらの形状は基板に平行な断面の大きさにばらつきが大きい。外部からの応力や、封止用ガラスと基板との熱膨張差、基板の反りなどによる応力は封止用ガラス内部で分散してかかるので、従来のガス放電型表示パネルには封止用ガラスの基板に平行な断面が小さい部分が強度的に弱くなるという問題があった。そこで本発明の第二の目的は、強度的に信頼性の高いガス放電型表示パネルを提供することである。

### 【0007】

また、従来のプラズマディスプレイパネルなどのガス放電型表示パネルの製造方法では、

プロセス温度マージンの広さなどの利点から、結晶化ガラスフリットではなく、非晶質ガラスフリットが用いられているが、非晶質ガラスは封着後も再加熱す

ると熔融する性質を持つ。ガス放電型表示パネルの製造の過程では、たとえばプラズマディスプレイパネルの保護層のMgO膜に水分や炭酸ガスが吸着するよう放電に不要なガスがパネル内部に残ってしまうことがあるので、高温でパネル内部を排気することによりこのような不純ガスを取り除くプロセスが取り入れられているが、高温に上げすぎてシールフリットが軟化し、リークしてしまっては表示が不可能になってしまう。よって、ガス放電型表示パネルのシールフリットに非晶質ガラスフリットを用いる場合、高温排気の温度としてはシールフリットの軟化点以下の温度が採用されてきた。しかし、不純ガスを効率よく取り除くという観点からすると高温排気は可能な限り高い温度で行われることが好ましい。さらに、排気の方法として、通常の封着後にパネル内部のみを排気する方法では、プラズマディスプレイパネルのように前面基板と背面基板との間隔が数百μmと小さい場合には排気コンダクタンスが大きく、真空排気と不純ガスの排気を兼ねて数時間、加熱排気せざるを得ないのが実状であり、特に隔壁により放電空間が閉じたセルに仕切られている場合は十分な排気ができない。一方、封着する際に炉全体を真空排気してパネル内外を一度に排気する方法では、炉体直接ないしはパネルを覆う大きな真空容器を真空排気した後、パネル内容積よりはるかに大量の余分な放電ガスを満たさねばならない上、装置が複雑で生産性も悪いため実用化に至っていない。そこで、本発明の第三の目的は、封着時の高温でかつ隔壁と前面板との間に隙間が存在する状態、および封着後の従来にない高温の状態で高効率排気するとともに、隔壁により放電空間が閉じたセルに仕切られているパネルの排気や最終的な残留不純ガスレベルを下げることを可能にするガス放電型表示パネルの構造および製造方法を提供することである。

#### 【0008】

また、前述の加圧用クリップは、高温で用いられるため、耐熱性を有するものでなければならず、高価である上、繰り返し生産に用いると折れたり、所定のクリップ圧が出なくなったりして消耗していく。また、プラズマディスプレイパネルなどのガス放電型表示パネルは、液晶パネルのように、一枚のガラス板から複数枚の基板を作製することが可能であるが、一度に封着して、あとから複数枚のパネルに切り出そうとしても、封着工程でパネル間のつなぎ目をクリップでむら

なく荷重することができないため、加圧用の特殊な治具が必要となって、一層コストがかかってしまうという問題があった。本発明の第四の目的は、前面基板と背面基板との封着に、位置ずれ防止用の仮固定用クリップ以外に加圧用のクリップを用いずにすみ、歩留まり良く、複数枚パネルの同時封着ができる製造方法を提供することである。

## 【0009】

## 【課題を解決するための手段】

封着は、封止用ガラスが $10^4$ （作業点）から $10^{7.65}$ （軟化点）ポイズ程度の粘度を持つ温度範囲で行われるのが一般的であるが、本発明の発明者らは、PbO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>系ガラスにフィラーを加えたシールフリットを用いて、軟化点を超える作業点未満の温度でパネル内部を排気してもリークや封止用ガラスのパネル内部への大きな移動が起こることはなく、封止用ガラスが、パネル内外圧差によって加圧用クリップを用いざとも、隔壁高さにまで押しつぶされることを見出した。さらに、この封止用ガラスには、表示面側から見て曲率半径0.1mm以上1mm以下の突起が内部空間側全周にわたり存在することを見出した。本発明の上記第一の目的は、この形状、すなわち、封止用ガラスが、内部空間側全周にわたり、表示面側から見て曲率半径0.1mm以上1mm以下の突起を有することによって達成される。

## 【0010】

さらに、本発明の上記第二の目的は、少なくとも基板周囲の一部で、前記封止用ガラスの基板に対し垂直な断面の形状が、内部空間側端部も外部側端部も内部空間側に対して共に凸であることにより達成される。

## 【0011】

また、封着工程で排気を行う場合、封止用ガラスが押しつぶれる前、すなわち隔壁と前面基板との隙間がある状態で排気するので、高効率の排気が可能であり、最終的な残留ガスレベルも下げられる。この方法で、ストレートな隔壁構造をもつガス放電型表示パネルより排気が難しい放電空間が隔壁によってセルに区切られたガス放電型表示パネルをもスムーズに排気を行うことが可能となる。特に、軟化点の異なる2種類の封止用ガラスを用いて、低温で一方だけをまず封着し

て、高軟化点の封止用ガラスをスペーサとして働くとして、隔壁と前面基板との隙間がある状態で排気を行い、その後さらに加温して、高軟化点の封止用ガラスで封止すれば、封着・排気の温度プロファイルに時間と温度の自由度を持たせて、容易に昇温過程からの高効率排気を行うことができる。また、封着後に排気する場合でも、軟化点を超えて作業点未満の温度範囲で排気すれば従来にない高効率の排気が可能であり、最終的な残留ガスレベルも下げられる。本発明の上記第三の目的は、封着工程でパネル内部を排気すること、および軟化点を超えて作業点未満の温度範囲で排気することにより達成される。

#### 【0012】

なお、封着工程でパネル内部を排気すると、フィラーを含有する封止用ガラスの場合、内部空間側にフィラーが強く引きつけられて、内部空間側端部から100μmまでの範囲の平均フィラー密度がその他の部分の平均フィラー密度に比べて10%以上大きくなることがある。この場合、封着時に内部空間側にフィラーを集めておけば、内部空間側の流動性が低くなるので、後から排気する時に高温高速で排気しても封止用ガラスの内部空間側への大きな移動が起こることがなく、排気経路の体積確保に有効である。なお、この際、熱膨張率が内部空間側のみ低くなることが懸念されるが、実際には内部空間側には凹凸が多く、基板との熱膨張率差からくる歪みが緩和されるので、パネル全体で割れ・歪みが問題となることはない。

#### 【0013】

また、PbO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>系ガラスにフィラーを加えたシールフリットを用いず、たとえば低熱膨張率のV<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>系ガラスをフィラーを加えずに用いるような場合、高温での流動性が高くなるので、封止用ガラスの内部空間側への移動が大きくなり、リークすることもある。これを防止するためには、封止用ガラスの内部空間側端部に隣接して、もしくは端部から2mm以内に、封止用ガラスよりも耐熱性の高いガラス層を形成して堰きとめるようにしてやればよい。このガラス層は、隔壁形成時に同じ隔壁材料で形成しても良いし、あるいはシールフリットを内側にもう1周形成しても良い。



## 【0014】

また、封着時に排気すれば、前述のように封止用ガラスが、パネル内外圧差によって加圧用クリップを用いずとも、隔壁高さにまで押しつぶされる。一対の基板から2つ以上のガス放電型表示パネルを作製する場合も、封着時に排気すれば、従来の加圧用クリップでは十分に加圧できなかった部分を加圧でき、2つ以上のガス放電型表示パネルの配置の仕方に関わらず、歩留まり良く封着することができるるので本発明の第四の目的も達成される。

## 【0015】

パネル内外差圧で基板封止用のシールフリットを押しつぶす場合、結晶化ガラスフリット（フィラー材を含有する場合を含む）では結晶化による粘度上昇の前に排気を行わないと、シールフリットが十分に押しつぶされない。よって、減圧のタイミングに時間的余裕がないため、基板封止用のシールフリットは非晶質ガラスフリット（フィラー材を含有する場合を含む）であることが好ましい。

## 【0016】

また、排気管接合用シールフリットについては、排気管形状を基板との接合面積が大きく取れるようにしておけば、基板封止用と同一の非晶質ガラスフリット（フィラー材を含有する場合を含む）を用いても高温排気時にリークが起こることはないが、「排気管接合用に高軟化点の非晶質ガラスフリット（フィラー材を含有する場合を含む）、基板封止用に低軟化点の非晶質ガラスフリット（フィラー材を含有する場合を含む）を用いる。」あるいは「排気管接合用に結晶化ガラスフリット（フィラー材を含有する場合を含む）、基板封止用に非晶質ガラスフリット（フィラー材を含有する場合を含む）を用い、結晶化ガラスの結晶化が完了して排気管が固定されてから排気する。」といったように排気管接合用シールフリットを基板封止用よりも耐熱性の高いものにしておけば、排気管がどのような形状であれ排気管接合部からリークする心配がない。

## 【0017】

なお、排気管は基板接合部他端に排気ポートを接続して排気し、ガス置換終了後に基板接合部に近い部分を焼きちぎって封止する用い方が主流であるが、排気管を短くしたようなガラス部品を基板に接続し、排気はガラス部品に排気ポート

をつながりガラス部品を包み込む状態で大きな排気ポートを基板に接続して行い、焼きちぎりをガラス部品を加熱して行う方法が存在する。しかしながら、この封止に用途を限定したガラス部品を用いた場合でも、本発明は同じ方法で同じ効果を得ることができる。

#### 【0018】

##### 【発明の実施の形態】

###### (実施例1)

本発明の第1の実施例であるプラズマディスプレイパネルの製造方法を説明する。本実施例では、排気しながらパネルを封着して、封止用ガラスをパネル内外の差圧を利用して押しつぶす封着方法を用いる。なお、比較のためにクリップで加圧する従来の封着方法のパネルも作製した。

#### 【0019】

本実施例では、背面基板2にディスペンサー法を用いて封止用ガラス14のパターン形成を行い、乾燥、脱バインダを行って、シールフリットを形成した。封止用ガラス14には非晶質ガラスタイプのシールフリット（軟化点390℃、作業点450℃、フィラー材含む）を用いた。

#### 【0020】

次に、封着・排気工程以降を説明する。図3に封着排気の温度プロファイルを示す。図3（a）が封着時に排気を行うパネルの温度プロファイルである。従来のクリップ加圧による封着方法を用いたパネルは、図3（b）に示す同じ温度プロファイルであり、封着・排気工程は従来の技術で述べた通りであるので、ここでは特に説明しない。また、図4に封着時に排気を行うパネルのパネル状態の変化を段階的に示す。

#### 【0021】

（1）まず、上記の各工程で完成した前面基板1と背面基板2を、前面基板1に設けた表示電極およびバス電極と背面基板2に設けたアドレス電極10とが直交するように位置合わせを行い、耐熱性のクリップ17で4隅を仮固定した。クリップ17は封止用ガラス14を押しつぶす目的ではないので、クリップ圧の弱いものを用いた。位置ずれさえ生じなければ、クリップ以外のものを用いても差し



支えない。背面基板2が上になった状態で、あらかじめ結晶化ガラスタイルのシールフリット15（フィラー材含む）を塗布・仮焼した排気管13を排気孔上に錐で固定した。組み合わせた基板は炉内に設置し、排気管13に排気ヘッドを接続した。

#### 【0022】

図4(a)が封着時に排気を行うパネルの封着炉にセットした時のパネル状態である。見やすくするために、前面基板1と背面基板2は外形のみを示し、仮固定用のクリップ17も簡略化して図示している。また、排気管13を固定するための錐は省略した。

#### 【0023】

この状態で封着温度430°Cまで昇温した。430°C到達直後の封止用ガラス14の状態と前面基板1と背面基板2との間隔を表したものが図4(b)である。封止用ガラス14は軟化して前面基板1に濡れており、基板外周の気密は保たれているが、加圧用クリップがないので、基板間隔は隔壁11の高さに達していない。また、排気管13と背面基板2との接合に用いたシールフリット15もこの段階では結晶化が進んでおらず粘度の低い状態にある。

#### 【0024】

(2) 430°Cの封着温度に達した後、そのまま30分温度を保持した。この間にシールフリット15は結晶化を完了し、排気管13は背面基板2に完全に固着している。この状態で、排気を開始した。

#### 【0025】

(3) 排気を開始すると同時に、降温を開始した。排気開始後、1, 2分でパネル内部は $10^{-3} \sim 10^{-4}$ Torrに達し、パネル内外の差圧で、封止用ガラス14を押しつぶした。押しつぶし完了後の封止用ガラス14の状態と前面基板1と背面基板2との間隔を表したものが図4(c)である。

#### 【0026】

(4) 降温過程の途中350°Cで、排気をしたまま一定時間保持を行い、放電に不要なガスの脱ガスを行った。室温まで冷却した後、放電ガスを300Torrとなるよう排気管13を通じて放電空間に導入し、排気管13を局部加熱して焼きち

ぎり、ガス放電型表示装置を完成させた。

### 【0027】

完成状態での基板同士の封止用ガラス14の状態を図1に示す。図1(a)が、表示面側から見た封止用ガラス14の状態であり、幅は5mm程度に広がっていて、放電空間側全周にわたって曲率半径0.1mm以上1mm以下の突起が観察された。従来、加圧用クリップによって封止用ガラス14を押しつぶしたときに見られる突起状の封止用ガラス14の体積が多い部分は、押しつぶしによって大きく広がるので突起状に見えるが、曲率半径の大きなものであり、本実施例の小さい突起とは成因・形状が全く異なる。また、本実施例の小さい突起は、偶発的にできたものではなく、封止用ガラス14が軟化した時に内部空間側に引っ張られてできたものであるので、全周に分散して観察される。

### 【0028】

図1(b)は、背面基板2に垂直に切った断面における封止用ガラス14の状態を示したものである。封止用ガラス14は、厚みが隔壁11の高さにまで押しつぶされ、内側端部は放電空間側に凸で、外側端部は放電空間側に向かって凹んだ形状となった。これは、次のように説明される。すなわち、封着工程で排気した場合や封着後に軟化点を超える温度で排気した場合、封止用ガラスは軟化しているので、パネル内部に引き込まれる。しかし、作業点未満温度での粘度ではリーケするまでには至らない。封止用ガラスは、基板との摩擦のため、基板近傍はあまり引き込まれないが、基板と離れた基板間ギャップの中央よりの部分は動きやすく、パネル内部に引き込まれやすい。このために、断面の形状は、内側端部は放電空間側に凸で、外側端部は放電空間側に向かって凹んだ形状になる。

### 【0029】

ここで比較のために、従来のクリップ加圧による封着方法を用いたパネルの完成状態での基板同士の封止用ガラスの状態を図5に示す。図5(a)が、表示面側から見た封止用ガラスの状態であり、放電空間側も外部側も滑らかな直線と曲線で構成されている。基板に挟まれた封止用ガラス14の断面形状は、図5(b)のように内部空間側端面も外部側端面も外部に向かって凸(太鼓形)である場合や、逆に図5(c)のように共に凹(鼓形)である場合がある。一般に、従来の

クリップ加圧による封着方法を用いたパネルの背面基板2に垂直に切った断面における封止用ガラス14の状態は、図5（b）（c）のいずれかになるが、これらは共に基板に平行な断面の大きさが小さい部分があるので、基板を引き剥がす方向の引っ張り荷重に対して弱い。また、図5（b）については封止用ガラス14の基板に対する濡れ角がすべて90度以上なので、せん断力に対しても非常に弱い。これに対し、本実施例で作製したパネルの背面基板2に垂直に切った断面における封止用ガラス14の状態は、図5（b）のように基板に平行な断面の大きさにはらつきがなく、基板を引き剥がす方向の引っ張り荷重に対して強い。せん断力に関しても、封止用ガラス14の基板に対する濡れ角が90度以上の部分があるので図5（c）には及ばないが図5（b）よりも強い。

### 【0030】

よって、本実施例で作製したパネルのように、内側端部は放電空間側に凸で、外側端部は放電空間側に向かって凹んだ形状にすれば、いろいろな方向からの応力に対して、すべてに十分な強度を持つ、強度的信頼性の高いガス放電型表示パネルが得られる。なお、封着時に排気ではなく、不活性ガス等の導入を行うことにより、内部空間を外部に対し陽圧にし、封止用ガラス14の断面形状を内部空間側端部も外部側端部も内部空間側に対して凹にすることも可能である。

### 【0031】

さらに、封着時からの排気がパネル表示にどのような効果を与えるかを調べるため、本実施例の封着時からの排気したパネルと、比較例の封止用ガラス14を押しつぶした後に排気したパネルとのそれぞれについて、図3にXhと示した排気時間を変えてプラズマディスプレイパネルを作製し、点灯電圧を調べた。この結果を図6（a）に示す。プラズマディスプレイパネルを例に説明すると、高温に保持して排気すると、保護層、蛍光体、隔壁11に吸着されている水分、炭酸ガスなどの不純ガスが除去され、放電が低電圧で起こるようになる。ただし、ある時間を超えると保護層等に吸着したガスが放出されない、あるいは放出されてもすぐに再吸着される状態になる。このため、例えば、図6（a）の比較例の場合、6時間以上排気しても点灯電圧はほとんど変化を示さない。一方、プラズマディスプレイパネルをはじめとするガス放電型表示パネルは低電圧で安定した駆

動を行いたいので、結果的に比較例では6時間保持するのが最も好ましいといえる。本実施例では、この排気時間が3.5時間で済むようになり、点灯電圧も5V程度低く抑えられる。その理由の1つは、高温で排気を始めるために、不純ガスがより短時間に大量に放出されるようになるためである。もう1つの理由として排気コンダクタンスが挙げられる。これを説明するため、図7(a)にパネルの排気流路を示した。排気流路は大別して、隔壁11間の流路、隔壁11の周囲の流路、排気孔そのもの、排気管13の4つに分けられる。後者2つはミリオーダーの大きさを持つ流路なので排気コンダクタンスは良い。100~200μmの高さしかない前者2つを比較すると、隔壁11の周囲の流路は隔壁11間の流路から出てくるガス全部を集めて通すことになり、隔壁11と封止用ガラス14との距離が3~5mmというパネルでは、明らかに隔壁11の周囲の流路の排気コンダクタンスが最も悪い。従って、隔壁11の周囲の流路が広い状態で排気すれば高効率の排気が可能になる。

### 【0032】

本実施例では、図4(b)の状態で排気をかけているが、この時パネル全体の状態は図7(b)のように大気圧で基板ガラスがたわんだ状態になっている。パネル中央部では背面基板2と隔壁11はくっついているが、封止用ガラス14の近傍では封止用ガラス14がスペーサとなってギャップが広がっている。この部分が排気コンダクタンスレベルを決める隔壁11周囲の流路そのものであるので、本実施例のような封止用ガラス14を押しつぶす前の排気は、排気コンダクタンスを向上させる。図6で排気時間が3.5時間と短かく点灯電圧が低いのは、この排気されやすさを反映した結果である。

### 【0033】

プラズマディスプレイパネルでは、高温排気時以外にも点灯時にプラズマ放電によって不純ガスが構造物から吐き出される。これを積極的に利用し、製品出荷以前に一定時間パネルを点灯させ続けることにより、高温排気では放出されなかった不純ガスを構造物から吐き出し、さらに低電圧で安定に点灯できるようにすることができる、エージングと呼ばれ広く普及している。図6(a)で点灯電圧が定常値に落ち着く時の排気時間(比較例で6時間、本実施例で3.5時間)

で作製したパネルについて、エージング時間と点灯電圧との関係を調べた結果を図6（b）に示す。比較例では20時間ものエージングが必要であるのに対し、本実施例では10時間程度で済む。これはエージング前の不純ガス残存量のレベルの差をそのまま反映した結果である。

#### 【0034】

以上から、封着時からの排気により、従来にない高温からリークなしに高効率の排気を行うことができ、エージングまで含めたトータルのパネル作製所要時間を大幅に短縮することが可能であるといえる。

#### 【0035】

さらに、図8に、比較例の6時間排気後20時間エージングしたパネルと、本実施例の3.5時間排気後10時間エージングしたパネルとの連続的に放電させた時の相対輝度変化を、初期白色輝度を100%として測定した結果を示す。1万時間経過時に比較例は27%の相対輝度低下を起こすのに対して、本実施例は20%の相対輝度低下で済んでいる。これは、エージングをしていても、比較例では封止用ガラス14等から不純ガスが長時間かけて放出されパネル内部が汚染されていくのに対し、本実施例は封止用ガラス14に曲率半径0.1mm以上1mm以下の突起が存在するために表面積が大きく、排気工程で封止用ガラス14部からの脱ガスが効率よく進むため、放電時のガス発生量が少なくて済むことを示している。以上から、封止用ガラス14の内部空間側全周にわたり、表示面側から見て曲率半径0.1mm以上1mm以下の突起が存在すれば、長時間パネル点灯時の輝度低下を抑えることができると言える。なお、曲率半径0.1mm未満の突起や、1mmを超える突起では表面積が大きく変化せず、比較例と同程度の輝度低下を招くので好ましくない。

#### 【0036】

さらに加えて、パネル作製方法で述べて明らかなように、加圧用クリップを用いることなくガス放電型表示パネルを製造することができる。

#### 【0037】

なお、図4に示したような位置合わせ用のクリップ17を4個のみで仮固定を行う方法で、共通の大型基板に横に並べて形成した42インチAC型プラズマディ

ィスプレイパネルを2枚同時に封着することに成功した。従来のクリップ16のみによるフリット押しつぶしでは、パネル2枚の境界部を十分に加圧できないために、反りや歪みが出て割れやすいため、封着歩留まりが10%以下と悪く、かつ押しつぶし不十分の部分に混色が出て、特性面まで含めると42インチサイズパネルで実用に耐えるパネルを得られなかつたが、本実施例の封着方法を用いれば、封着歩留まりは90%を超え、特性面でも1枚ずつ別個封着したものと同等のものが得られた。本実施例の封着方法を用いれば、高歩留まりで大型サイズパネルまで含めた複数枚同時封着が可能であり、生産性の向上や低コスト化に非常に有効である。排気管13の接合方法として排気管13のフレア加工部上面と背面ガラス基板とを封止用ガラス14（ペーストまたはプリフォーム）で接合する方法があり、すでに量産でも用いられて広く普及しているが、フリットを厚めに盛ったり、排気管13と背面基板2との密着を良くする排気管13の形状にするといった封着時の減圧でリークしない対策を講じれば、この排気管13の接合方法を用いても差し支えない。

## 【0038】

## (実施例2)

本発明の第2の実施例では、第1の実施例とは排気温度を変えてプラズマディスプレイパネルを作製した。図9に封着・排気工程の温度プロファイルを示す。また、430°Cで30分保持後排気を始めて、降温時に温度保持を行わずに室温まで冷却したプラズマディスプレイパネルを作製し、背面基板2に垂直に切って断面を観察した。封止用ガラス14の状態を図10(a)に模式的に示す。また、図10(b)に従来のクリップ加圧による封着方法を用いた封止用ガラス14の状態を示す。

## 【0039】

排気温度を変えたパネルの内、450°Cのものは、封止用ガラス14の粘度が低下しすぎて、基板封止のガラスにリークを生じた。基板を非晶質ガラスで封止する場合、作業点以上の温度で排気を行うとリークしやすいため好ましくない。しかしながら、同じ高温でも445°Cのパネルはリークを生じていない。これは、フィラーの分布に関係している。すなわち、従来の封着方法では図10(b)

のようにフィラー12は均一に分散しているが、本実施例のように封止用ガラス14の粘度の低い状態、すなわち封着温度で排気を行った場合、図10(a)のようにフィラーが放電空間側に引っ張られて、放電空間側のフィラー濃度が大きくなる。このために放電空間側の流動性が落ち、リークが起きないようになって、445°Cという作業点に近い高温においても排気が可能となっている。

#### 【0040】

フィラー分布を数値的に表すと、図10(a)のように放電空間側端部より100μmの部分が、その他の部分に比べて10%以上平均フィラー濃度が大きくなっている。フィラーが集まることによってその部分の熱膨張率が小さくなつて、基板との熱膨張率差で割れ・歪みを引き起こす点が心配されるが、実際には図1のように突起ができるにより歪みを緩和しているので問題は生じない。ただし、100μmを超える広範囲でフィラーが集中を起こすと基板との熱膨張率差で割れ・歪みを引き起こすので好ましくない。

#### 【0041】

また、放電空間側端部より100μmの部分の平均フィラー濃度の上昇が10%未満であれば、封止用ガラス14の流動性に及ぼす効果は小さく、作業点に近い高温で封止用ガラス14の内部空間側への移動が起こり、排気経路を狭めるので、10%以上であるのが好ましい。

#### 【0042】

次に図4の中でXhと示した排気時間を変えて点灯電圧を調べた結果を、図11(a)に示す。また、図11(a)で点灯電圧が定常値に落ち着く時の排気時間で作製したパネルについて、エージング時間と点灯電圧との関係を調べた結果を図11(b)に示す。なお、図11には第1の実施例でのべた350°C排気の場合の結果も合わせて示した。図11(a)に見られるように高温で排気すればするほど残存不純ガス濃度レベルが下がり、点灯電圧は低く抑えられる。排気時間に関しても、封止用ガラス14が押しつぶされた後の温度保持でパネルとしての排気コンダクタンスは高くないが、不純ガスの脱離が高温ほど早くなるので、やはり高温の方が短い。なお、排気時間変えることにより、軟化点を超える温度で9時間保持してもリークを生じないことが明らかになった。

## 【0043】

次に、図11(b)は、高温で排気すればエージングが非常に短い時間で済み、点灯電圧も低く抑えられることを示している。これは、高温で排気したものはエージングに入る前にすでに残存不純ガス濃度レベルが低くなっていて、エージングで脱離させるべき不純ガスが少なくて済むことを反映した結果である。以上から、封止用ガラス14が押しつぶされた後でも、従来にない高温で排気することにより、高効率に排気することができ、かつ残存不純ガス濃度レベルの低いガス放電型表示パネルが得られると言える。

## 【0044】

## (実施例3)

本発明の第3の実施例3では、封止用ガラス14として、結晶化ガラスフリット(軟化点390℃, 結晶化ピーク温度430℃, フィラー含有)を用い、排気管13と背面基板2との接着用のシールフリットとして非晶質ガラスフリット(軟化点390℃, 作業点450℃, フィラー含有)を用い、図12に示す断面形状を有する排気管13を用いて、プラズマディスプレイパネルを作製した。パネルの製造方法は第1の実施例と同じであるが、封着・排気工程の温度プロファイルは図13に示すものを用いた。

## 【0045】

図12(b)に示した接続面積の大きい排気管13を用いれば、問題なく排気することができた。図12(a)の接続面積の小さい排気管13であっても、第1, 2の実施例のように結晶化ガラスを排気管13の封止に用い、基板同士の封止に非晶質ガラスを用いれば排気を行うことができる。すなわち、基板同士の封止用ガラス14より排気管13の封止用のガラスの方が耐熱性が高い材料であれば、封着温度で基板同士の封止用ガラス14の粘度が下がっても、排気管13封止用のガラスは一定以上の粘度を保ち、リークを生じることはない。両者が同等の粘度であれば、排気管13と基板との接合面積が大きくないとリークを生じてしまう。排気管13の形状を問わないという点で基板同士の封止用ガラス14より排気管13封止用のガラスの方が耐熱性が高い材料が好ましいといえる。両者を非晶質ガラスとして、特性温度の差をつけても良いが、最終的にどちらも封止

する必要があることからあまり、特性温度の差をつけることはできず、ガラス材料の選定が難しい。その点、結晶化ガラスを排気管13の封止に用い、基板同士の封止に非晶質ガラスを用いれば特性温度がお互いに制限されることはなく、封着後に封着温度以上に高温にすることも可能であり、この組み合わせが最も好ましい。

## 【0046】

図12(b)に示した排気管13で作製した図13(a)(b)の温度プロファイルのパネルについて封着後の封止用ガラス14の厚みを測定した所、図13(a)の方は隔壁11と同等の高さにつぶれているが、図13(b)の方は十分に押しつぶれていないことがわかった。これは、封止用ガラス14の結晶化がある程度進むと硬化してしまって、希望の高さにまで押しつぶすことができないことを示している。本実施例のように封止用ガラス14として非結晶化ガラスを用いると、温度プロファイルの自由度が大きくなつてよい。

## 【0047】

## (実施例4)

本発明の第4の実施例では、封止用ガラス14として非晶質ガラスフリット( $V_2O_5-P_2O_5$ 系、軟化点390℃、作業点450℃、フィラー含まず)を用い、排気管13と背面基板2との接着用に結晶化ガラスフリット(PBO-ZnO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>系、軟化点390℃、結晶化ピーク温度430℃、フィラー含有)を用いて、プラズマディスプレイパネルを作製した。図14に示す封止用ガラス14のすぐ内側(2mm以内)に全周にわたって1mm幅の隔壁18を設けたものを作製した。パネルの製造方法は隔壁18を増やして作製する以外、第1の実施例と同じであるが、封着・排気工程の温度プロファイルは図15に示すものを用いた。

その結果、図14の構造を持つパネルは十分に排気できた。これは、封止用ガラスが排気によって放電空間側に引き込まれる際に、隔壁18によって堰き止められ、封止用ガラスの幅を平均化して、リークパスが生じるのを防ぐためである。またこの隔壁18は、仮に放電空間側に排気によってできた突起がさらなる排気で引きちぎられたとしても、突起が内部に進入し排気経路を閉ざしたり、隔壁18と前面基板1との間に挟まるといったことを防ぐ効果を持っている。なお、

本実施例では隔壁18の材料を封止用ガラス14の内側に形成したが、高軟化点の封止用ガラスを“堤防”として封止用ガラス14の内側に形成しても、同じ効果が得られる。

## 【0048】

## (実施例5)

本発明の第5の実施例では、第1の実施例と同じ材料構成で、図16に示すように隔壁11を縦横両方向に形成して、プラズマディスプレイパネルを作製した。前面基板1、背面基板2の作製方法と画素数は第1の実施例と同じである。以下、封着・排気工程について説明する。封着・排気工程の温度プロファイルを図17に示す。

## 【0049】

(1) まず、第1の実施例と同じ方法で基板の位置合わせ、仮固定、排気管13固定を行い、組み合わせた基板を炉内に設置し、排気管13に排気ヘッドを接続した。この状態で封着温度430℃まで昇温した。封止用ガラス14は軟化して前面基板1に濡れており、基板外周の気密は保たれているが、加圧用クリップがないので、基板間隔は隔壁11の高さに達していない。一方、排気管13と背面ガラス基板との接合に用いたシールフリット15もこの段階では結晶化が進んでおらず粘度の低い状態にある。

## 【0050】

(2) 430℃の封着温度に達した後、そのまま30分温度を保持した。この間にシールフリット15は結晶化を完了し、排気管13は背面基板2に完全に固着している。この状態で、400℃まで温度を降下させた。

## 【0051】

(3) 400℃に達した後、排気を開始した。封止用ガラス14は430℃よりも粘度が高くつぶれにくい状態にある。すなわち、前面基板1と背面基板2との隙間が大きい状態で排気を行った。排気を行っていると図7(b)のように基板ガラスがたわんでパネル中央部の排気が効率悪くなるので、途中で窒素ガスを導入し、たわみを矯正しつつ不純ガスの脱離を促進しておいて、再排気を行った。排気開始後3時間経過した段階で、排気しながら430℃に戻した。

## 【0052】

(4) 昇温に伴って、封止用ガラス14が軟化し、パネル内外の差圧で、封止用ガラス14が押しつぶされた。押しつぶし完了後、室温で3%のXeガスを含むNeガスが300Torrとなるよう700Torr排気管13を通じて放電空間に導入し、室温に降温した。冷却完了後、排気管13を局部加熱して焼きちぎり、ガス放電型表示装置を完成させた。

## 【0053】

従来のパネルの製造方法では、封止用ガラスが押しつぶされてから排気を行うため、図16のような隔壁11が放電空間を閉じたセルに区切っているガス放電型表示パネルを高真空にすることはできなかった。しかし、本実施例では前面基板1と背面基板2との隙間が大きい状態で排気を行えることと、窒素ガス等の不活性ガスの導入により内部空間の不純ガスの脱離を促進できることで、効率よく排気、不純ガス除去を行うことができた。

## 【0054】

図16のセル構造は蛍光体の塗布面積の向上をもたらし、図7のようなセル構造で $350\text{ cd}/\text{m}^2$ 程度の輝度であるのに対し、 $500\text{ cd}/\text{m}^2$ の輝度を得ることができた。

## 【0055】

## (実施例6)

本発明の第6の実施例6では、第5の実施例と同じく、図16のように縦横両方向に隔壁11を形成し、2種類の軟化点の異なる封止用ガラスで基板同士を二重に封止して、プラズマディスプレイパネルを作製した。外側の封止用ガラスとして、軟化点390°Cで作業点450°Cの非晶質の低軟化点シールフリット20を用い、内側の封止用ガラスとして軟化点350°C、作業点410°Cの非晶質の高軟化点シールフリット19を用いる。排気管13接続用に、軟化点350°Cで結晶化ピーク温度400°Cの結晶化タイプのシールフリット15を用いる。これらのシールフリットはいずれもフィラー材を含む。

## 【0056】

前面基板1、背面基板2の作製方法と画素数はシールフリットを二重に形成し

ておく点を除き、第1の実施例と同じである。以下、封着・排気工程について説明する。封着・排気工程の温度プロファイルを図18に示す。また、図19に2段階で封着を行うパネルのパネル状態の変化を段階的に示す。

#### 【0057】

(1) まず、第1の実施例と同じ方法で基板の位置合わせ、仮固定、排気管13の固定を行い、組み合わせた基板を炉内に設置し、排気管13に排気ヘッドを接続した。この状態で封着温度350℃まで昇温した。排気管13と背面ガラス基板との接合に用いた結晶化ガラスフリットはこの段階では粘度の低い状態にある。

#### 【0058】

(2) 350℃の封着温度に達した後、そのまま30分温度を保持した。この時の状態を図19(a)に示した。低軟化点シールフリット20は軟化して前面基板1に濡れしており、基板外周の気密は保たれているが、加圧用クリップがないので、基板間隔は隔壁11の高さに達していない。高軟化点シールフリット19は軟化していない。30分保持の間に結晶化ガラス15はガラス粒のネッキング、基板ガラスとの固着とわずかな結晶化を起こし、排気管13は背面ガラス基板に固着している。この段階で排気(粗引き)を開始した。

#### 【0059】

(3) 430℃までの昇温過程で低軟化点シールフリット20は押しつぶされるが、高軟化点シールフリット19はあまり軟化せず、図19(b)のようにスペーサとして、基板同士の密着を妨げている。一方、排気管13の接続用の結晶化ガラスは徐々に結晶化を進めて、排気管13と背面ガラス基板との接続は強固なものになっていく。

#### 【0060】

(4) 430℃に到達すると高軟化点シールフリット19が軟化して前面基板1に濡れ、高軟化点シールフリット19のみで気密を保つようになる。この段階で更に高真空まで排気をかけた。

#### 【0061】

(5) 430℃保持の間に、パネル内外の差圧で、高軟化点シールフリット19

、低軟化点シールフリット20がともに押しつぶされた。この時の状態を図19(c)に示した。室温まで冷却した後、放電ガスを300Torrとなるよう排気管13を通じて放電空間に導入し、排気管13を局部加熱して焼きちぎり、ガス放電型表示装置を完成させた。

#### 【0062】

350°Cでの排気では、排気管13の接続用のシールフリット15からのリークの可能性があるが、本実施例では低真圧度にとどめて、排気を行うことができた。第5の実施例のようにシールフリットが1種類である場合、軟化させずに排気させ、かつなるべく高温で排気を行いたい場合、排気温度が決めにくく自由度がない。本実施例では2種類以上のシールフリットの特性温度の組み合わせ次第で、様々な温度プロファイルが可能である。また、本実施例では、昇温過程ですでに排気を始めることが可能で、かつ高軟化点シールフリットの封着温度でも排気できるので、非常に高い効率で排気が可能である。

#### 【0063】

図11(b)に示したように、一重の封止では、430°Cで排気を行っても6時間程度のエージングが必要であるが、本実施例ではパネルの不純ガス濃度が低いことを反映し、エージングを行ってもほとんど点灯電圧に変化はなかった。なお、本実施例のような2種類のシールフリットを用いた封着・排気の方法は、高軟化点のガラスと低軟化点のガラスのいずれが内側であっても良いし、封止も二重以上何重に封止してもその効果は変わらない。

#### 【0064】

##### 【発明の効果】

強度的信頼性が高く、低電圧駆動が可能な、高輝度、大画面のプラズマディスプレイパネルを短時間で作業性良く生産することができる。

##### 【図面の簡単な説明】

###### 【図1】

第1の実施例のプラズマディスプレイパネルの封止部の形状を表す図。

###### 【図2】

従来例の封着工程以降のパネル状態の変化を段階的に示した図。

【図 3】

第 1 の実施例の封着・排気の温度プロファイル。

【図 4】

第 1 の実施例の封着工程以降のパネル状態の変化を段階的に示した図。

【図 5】

従来例のプラズマディスプレイパネルの封止部の形状を表す図。

【図 6】

第 1 の実施例の点灯電圧と排気・エージング時間との関係を示す図。

【図 7】

プラズマディスプレイパネルの排気経路を表す図。

【図 8】

従来例と第 1 の実施例の輝度の経時変化を表す図。

【図 9】

第 2 の実施例の封着・排気の温度プロファイル。

【図 10】

プラズマディスプレイパネルの封止部の形状・状態を表す図。

【図 11】

第 2 の実施例の点灯電圧と排気・エージング時間との関係を示す図。

【図 12】

排気管 13 の形状を表す断面図。

【図 13】

第 3 の実施例の封着・排気の温度プロファイル。

【図 14】

第 4 の実施例と従来例のプラズマディスプレイパネルの断面図。

【図 15】

第 4 の実施例の封着・排気の温度プロファイル。

【図 16】

第 5 の実施例の背面基板 2 の構造を表す図。

【図17】

第5の実施例の封着・排気の温度プロファイル。

【図18】

第6の実施例の形態6の封着・排気の温度プロファイル。

【図19】

発明の実施の形態6の封着工程以降のパネル状態の変化を段階的に示した図。

【符号の説明】

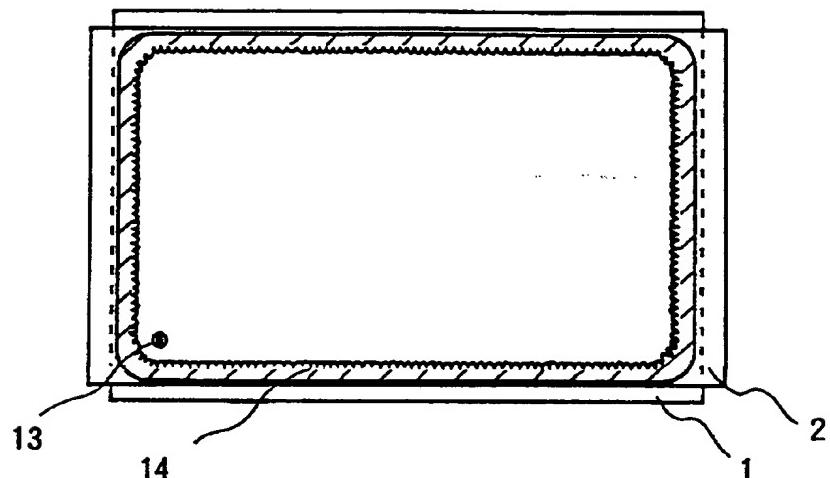
1…前面基板、2…背面基板、10…アドレス電極、11，18…隔壁、12…フィラー、13…排気管、14…封止用ガラス、15…シールフリット、16，17…クリップ、19…高軟化点シールフリット、20…低軟化点シールフリット。

【書類名】 図面

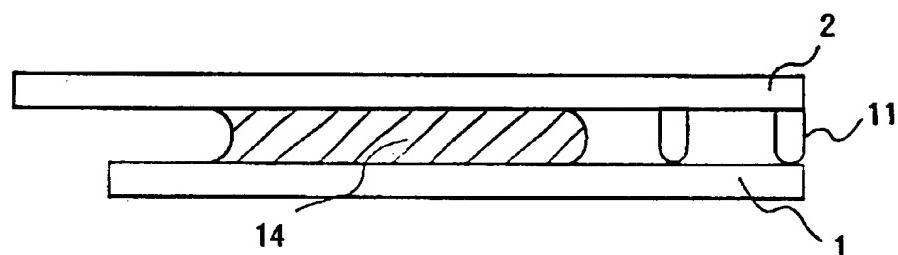
【図 1】

図 1

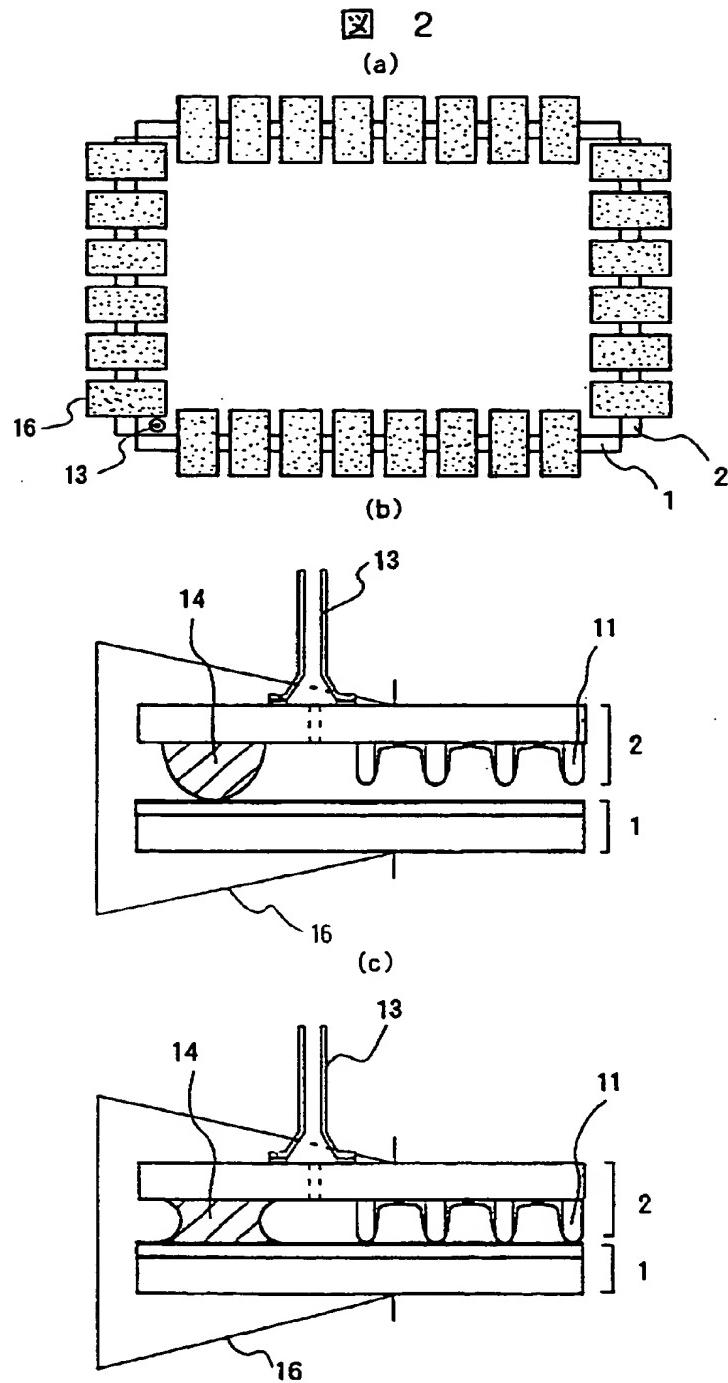
(a)



(b)



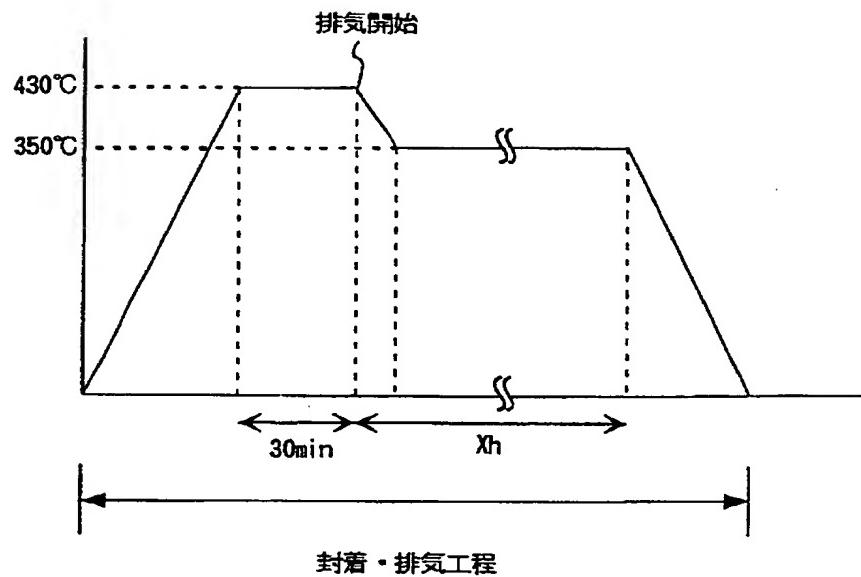
【図2】



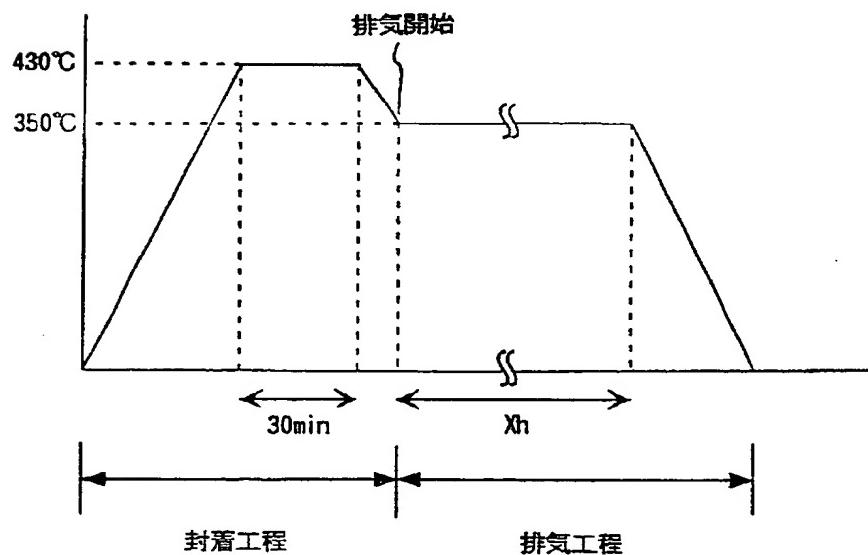
【図3】

図 3

(a)



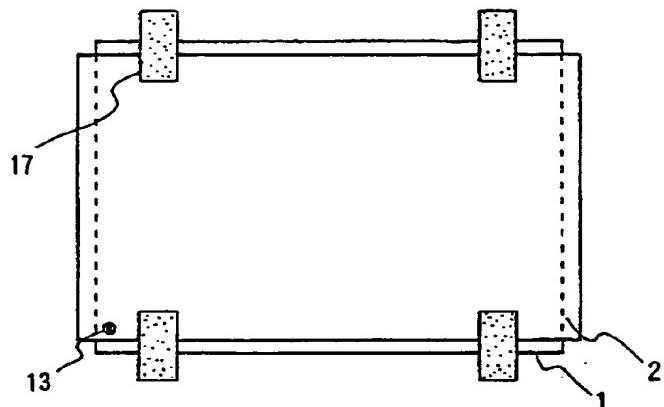
(b)



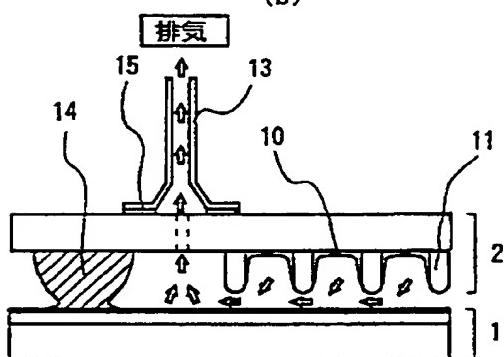
【図4】

図 4

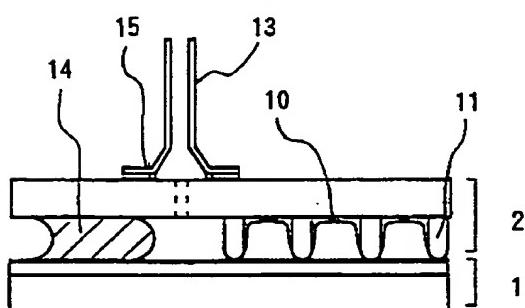
(a)



(b)



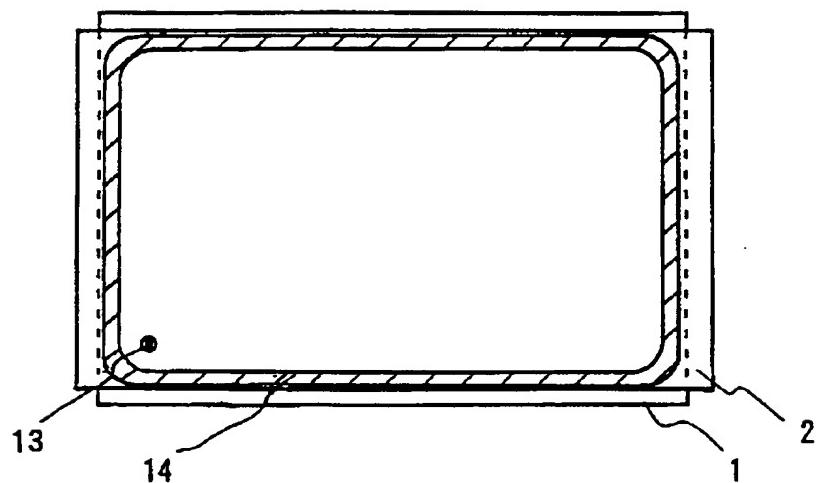
(c)



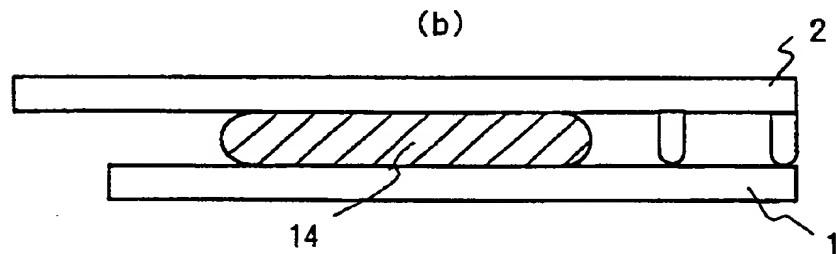
【図5】

図 5

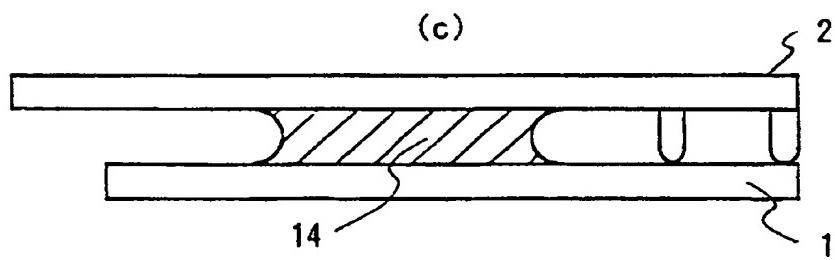
(a)



(b)



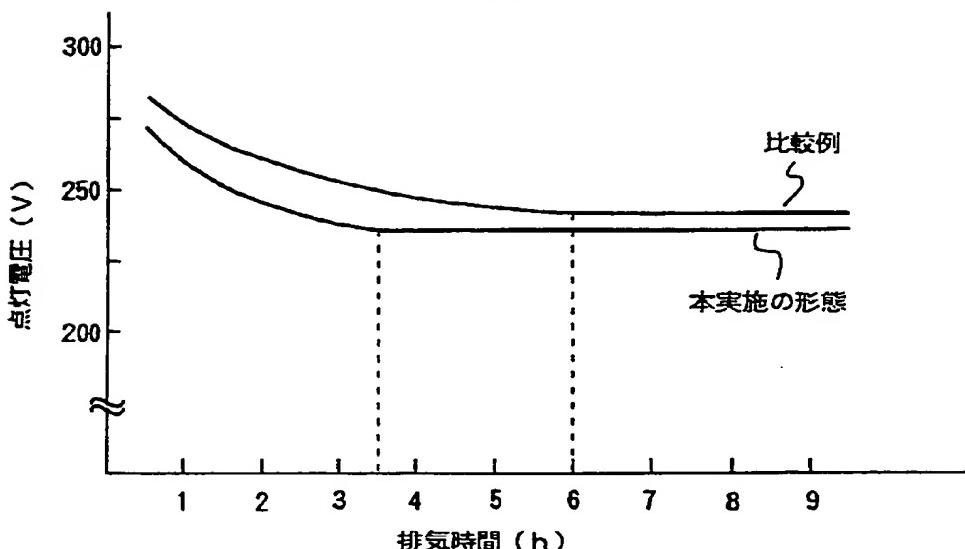
(c)



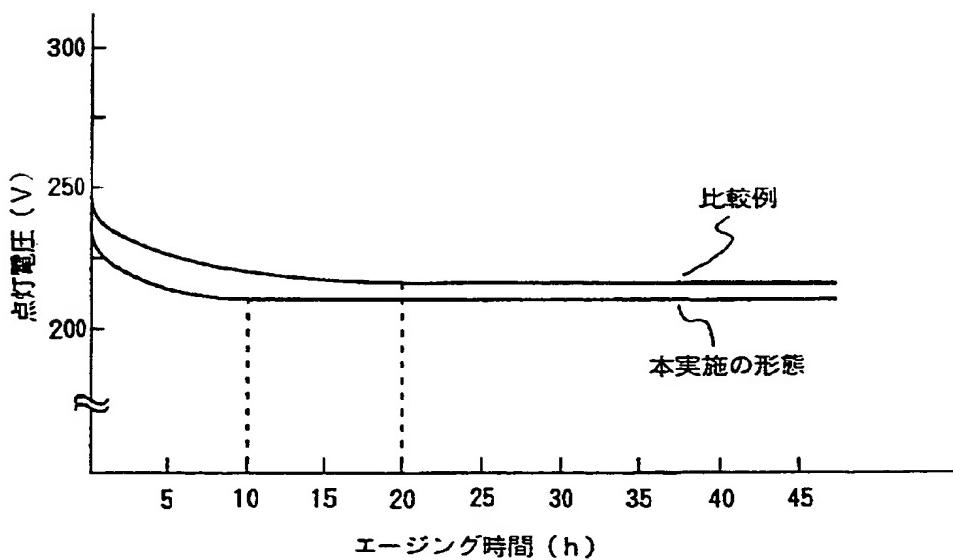
【図 6】

図 6

(a)



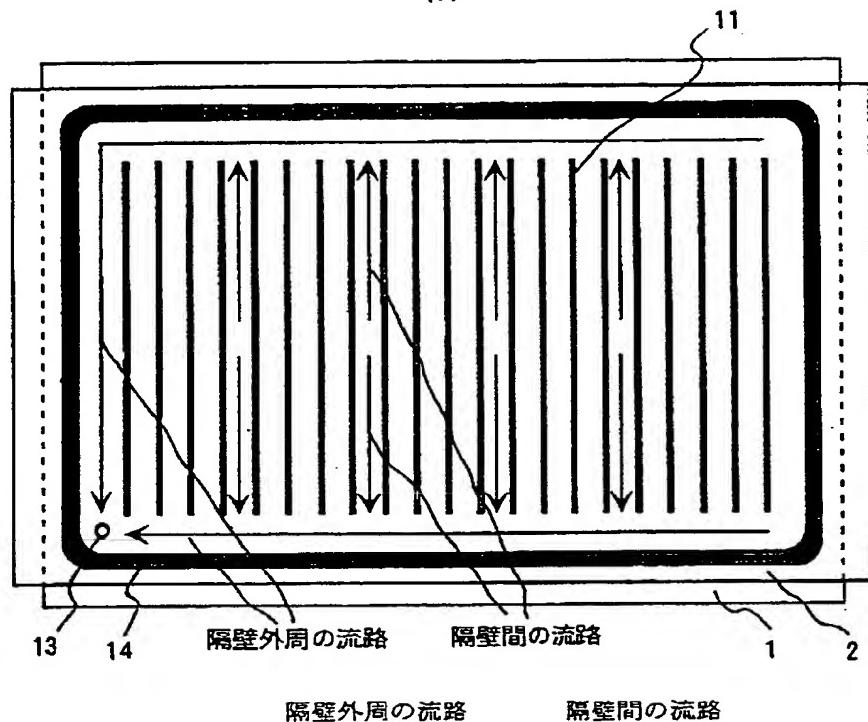
(b)



【図7】

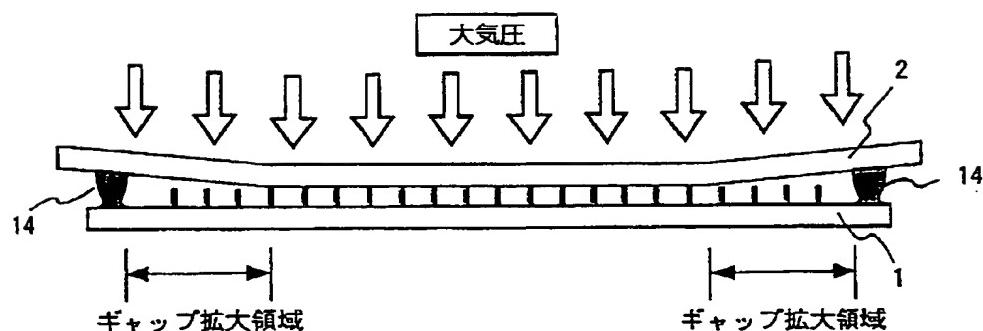
図 7

(a)



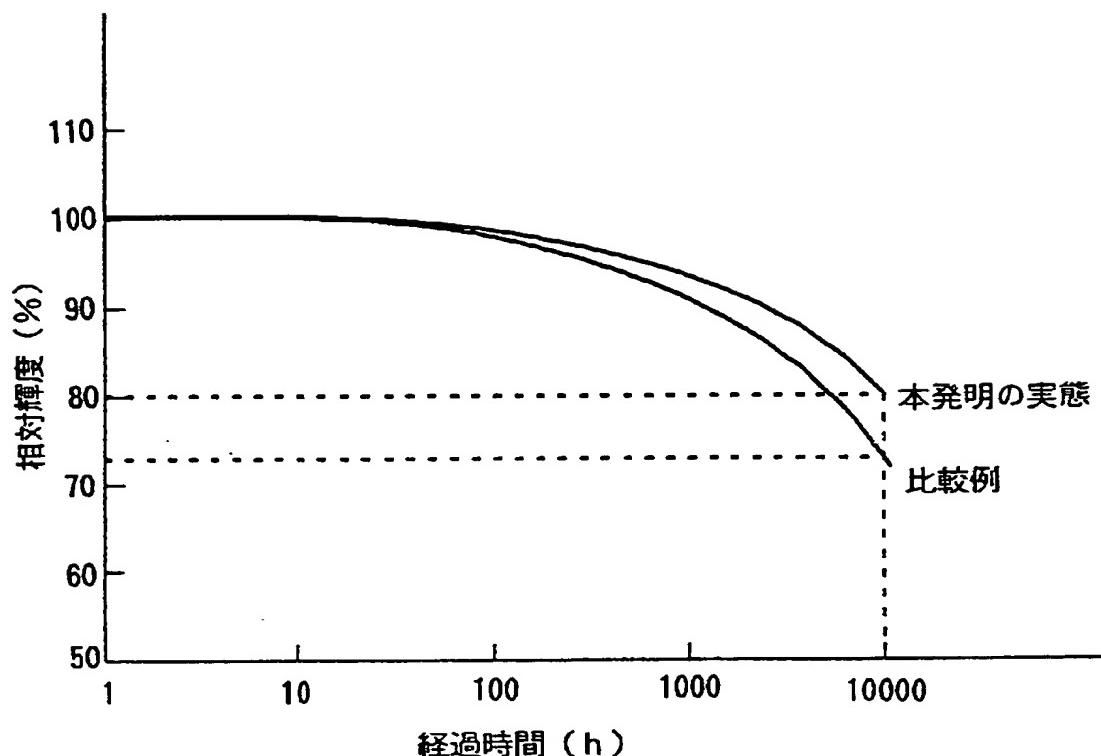
隔壁外周の流路 隔壁間の流路

(b)



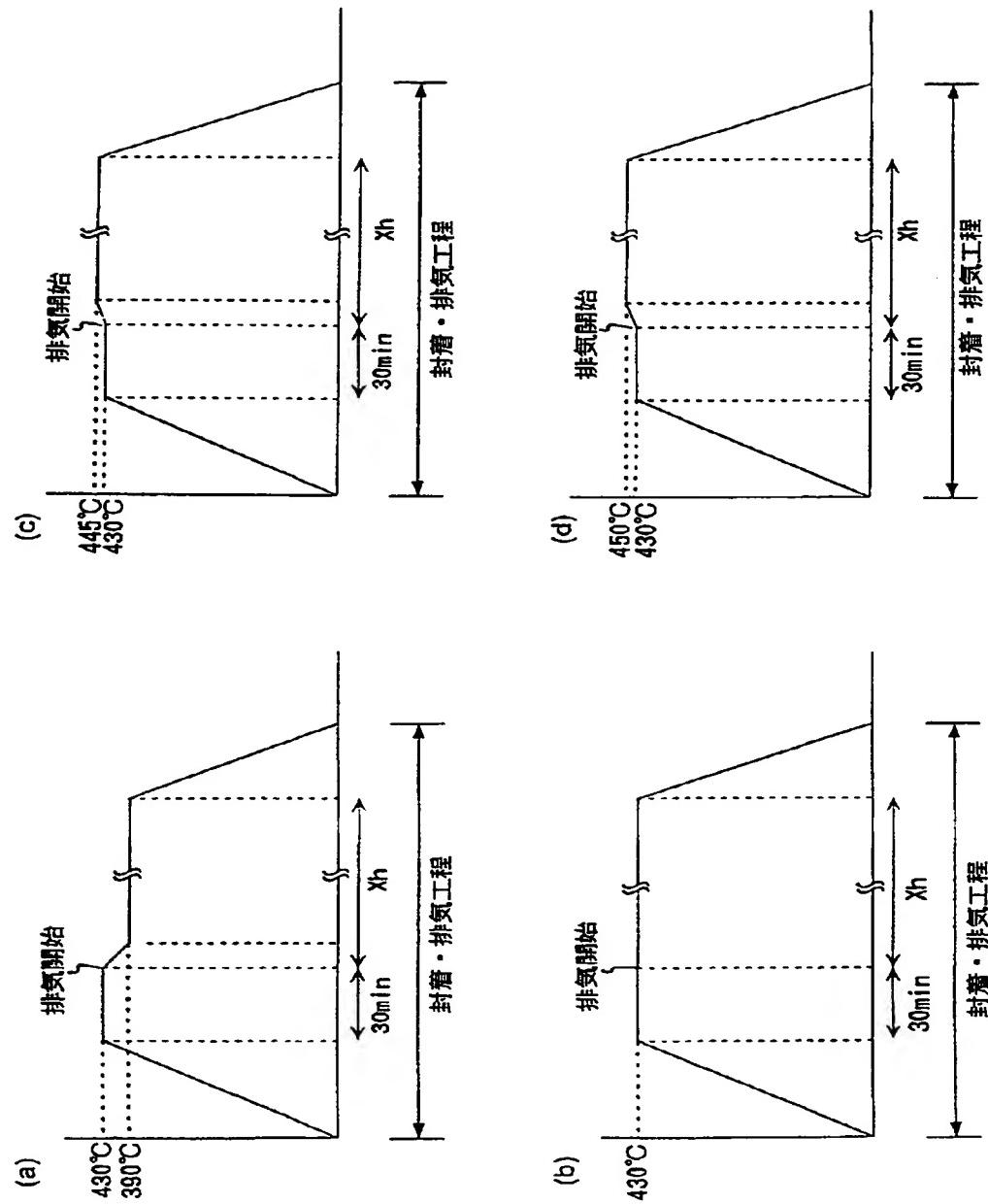
【図8】

図 8



【図9】

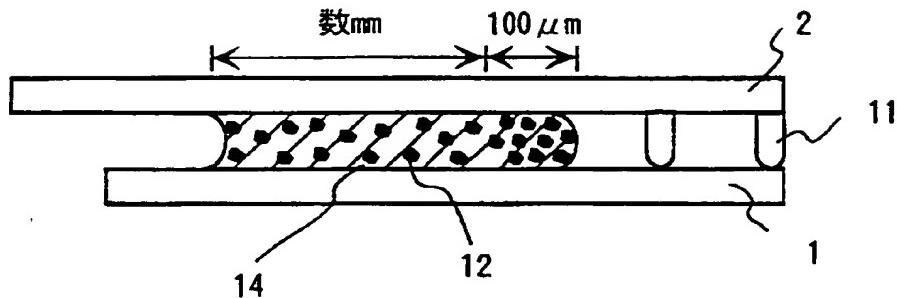
図 9



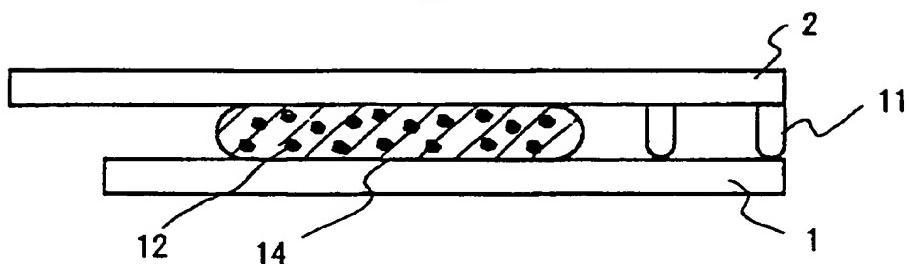
【図10】

図 10

(a)



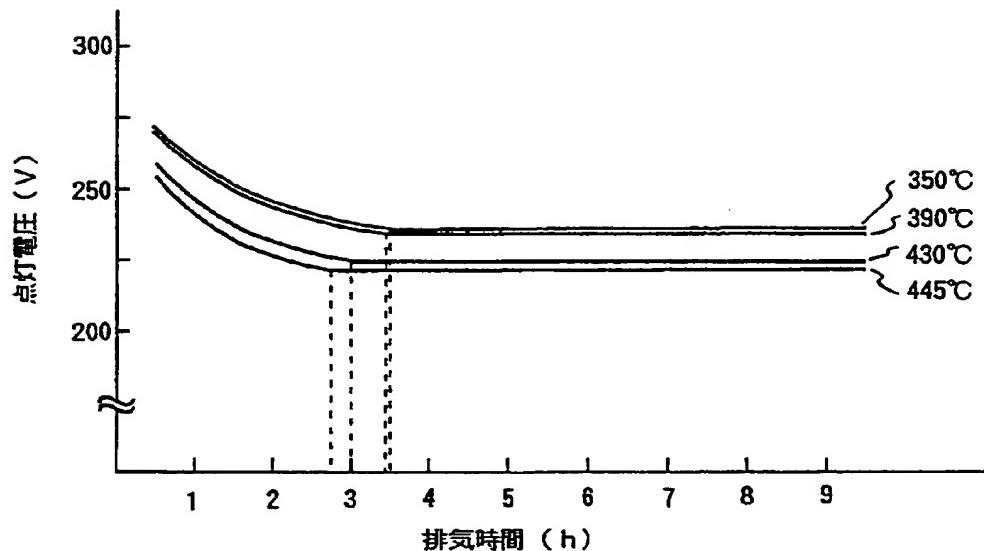
(b)



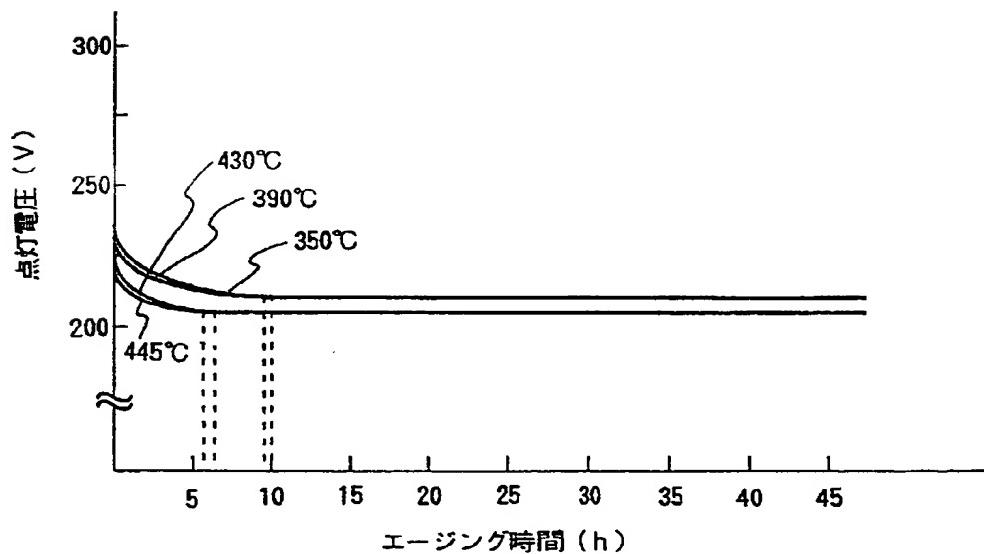
【図 11】

図 11

(a)



(b)

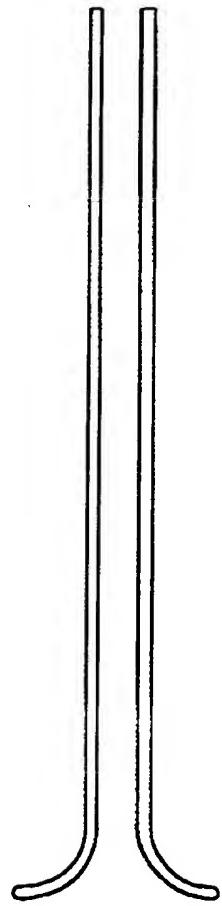


特平 1 1 - 0 2 1 2 2 1

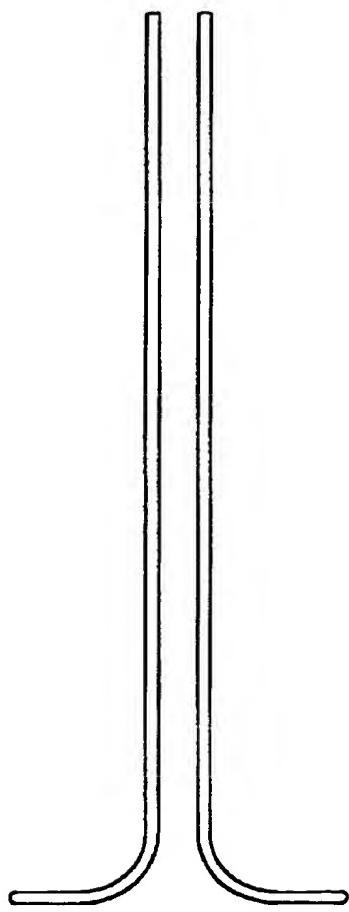
【図 12】

図 12

(a)



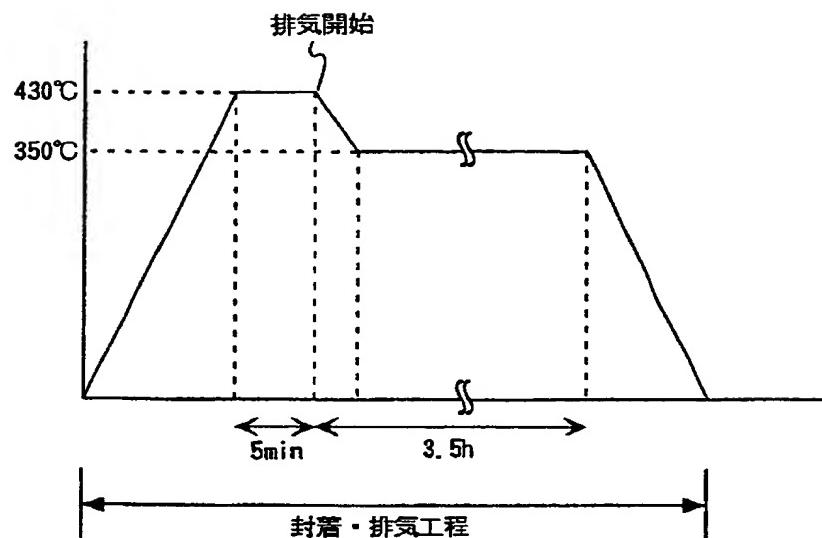
(b)



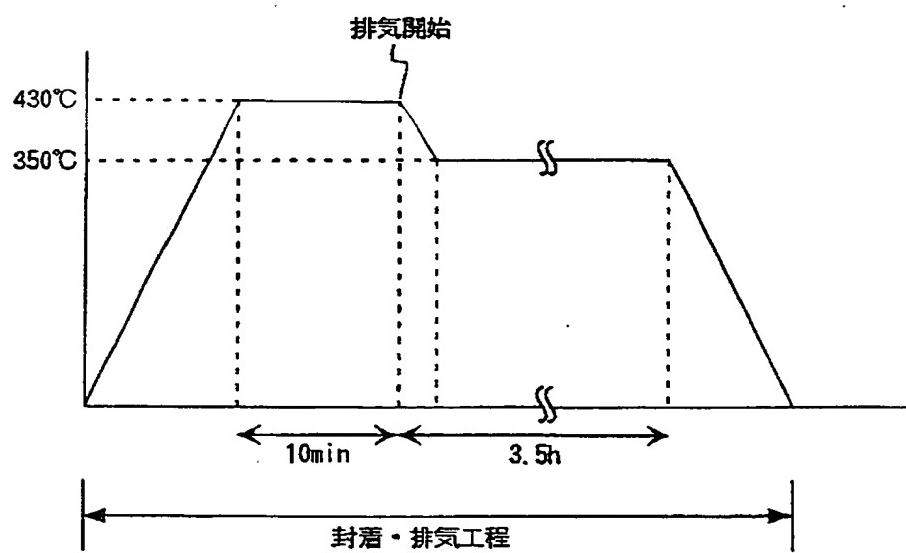
【図13】

図 13

(a)

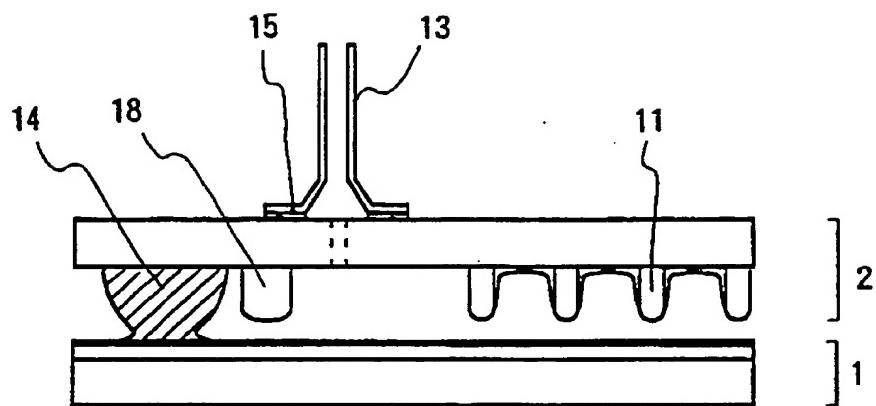


(b)



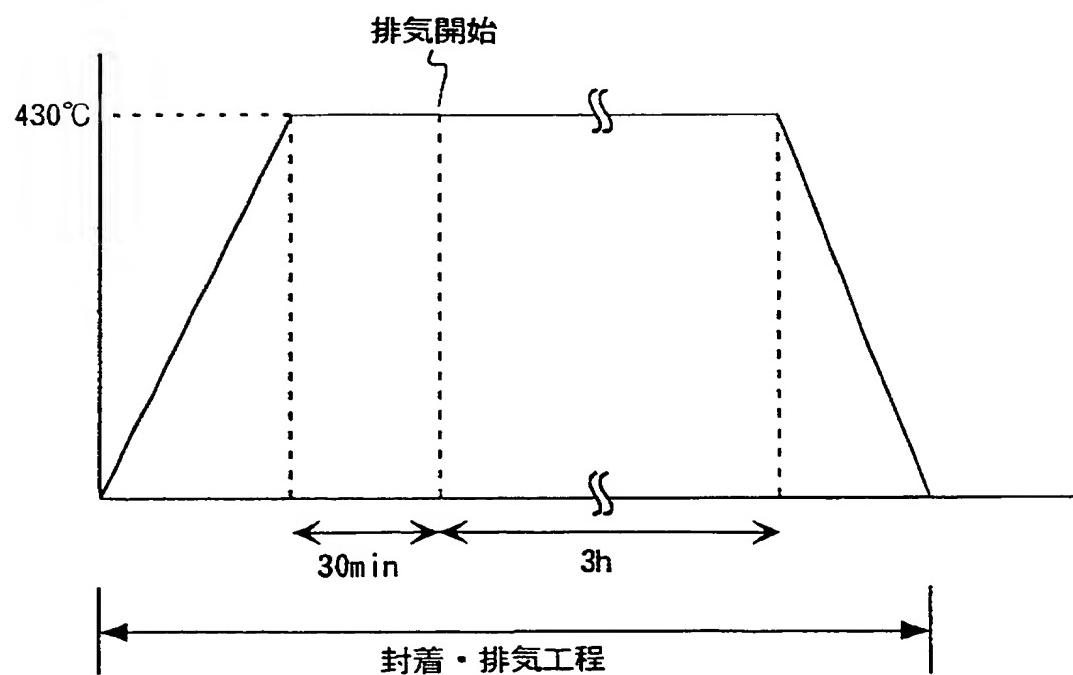
【図14】

図 14



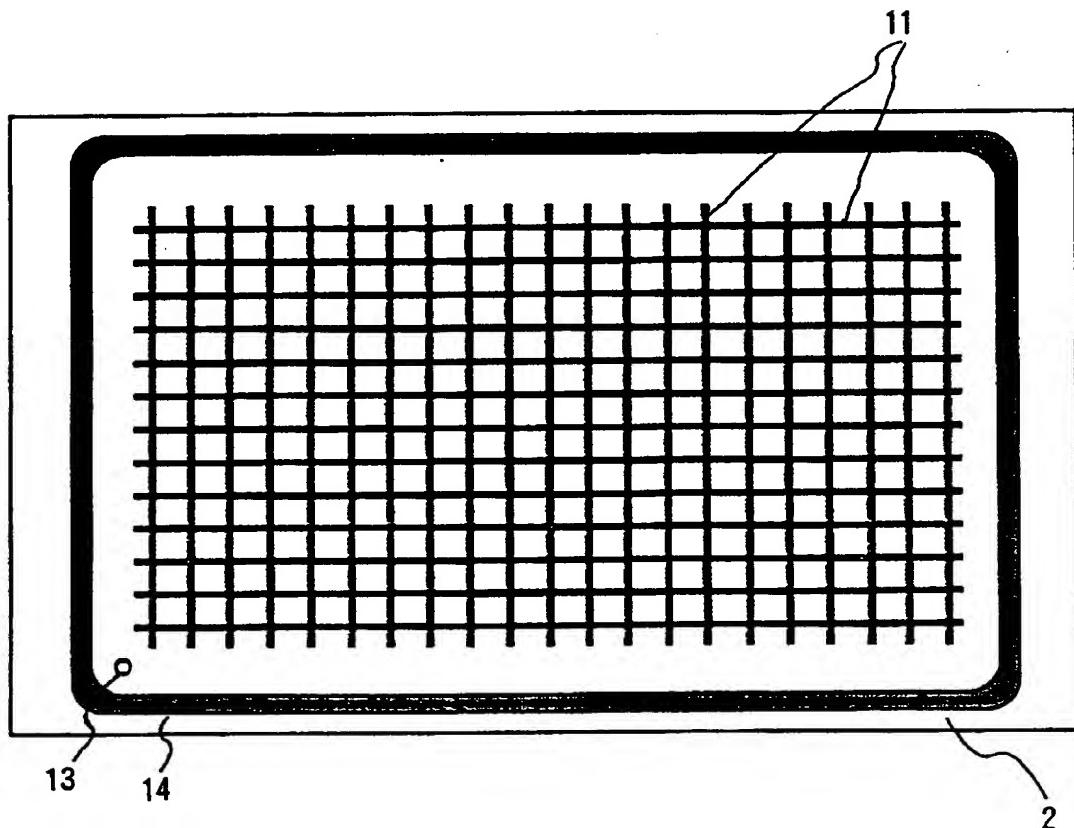
【図15】

図 15



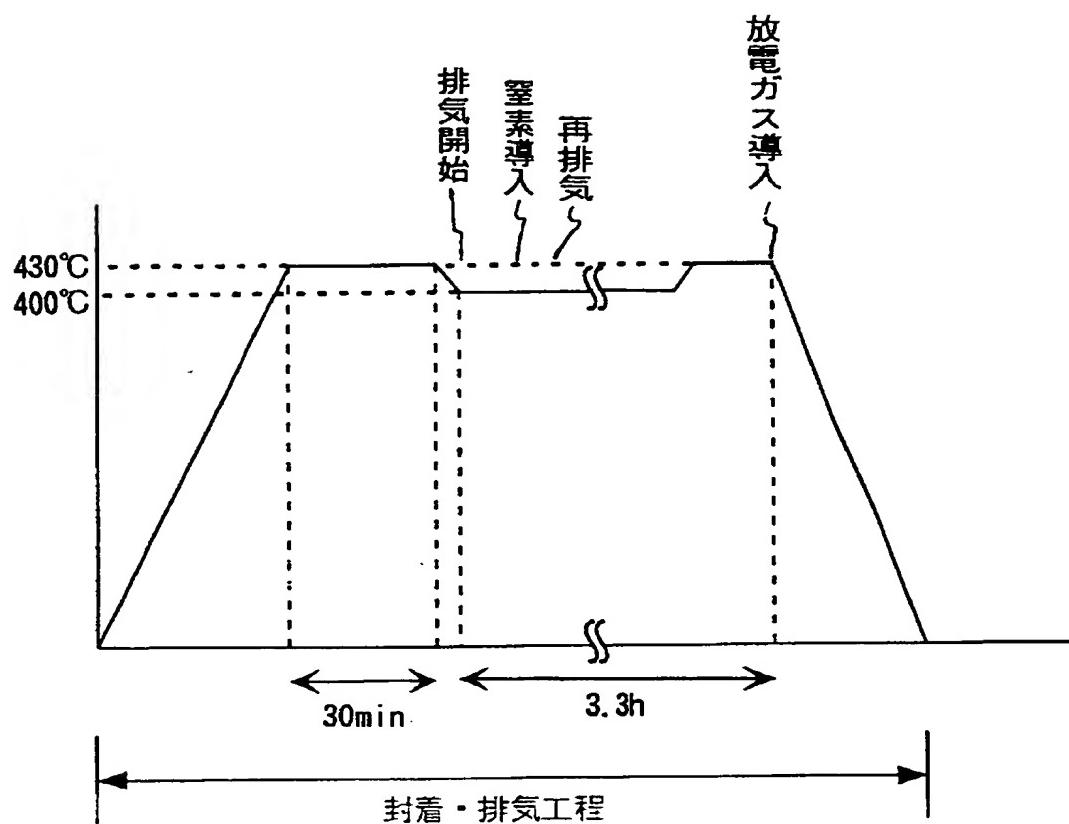
【図16】

図 16



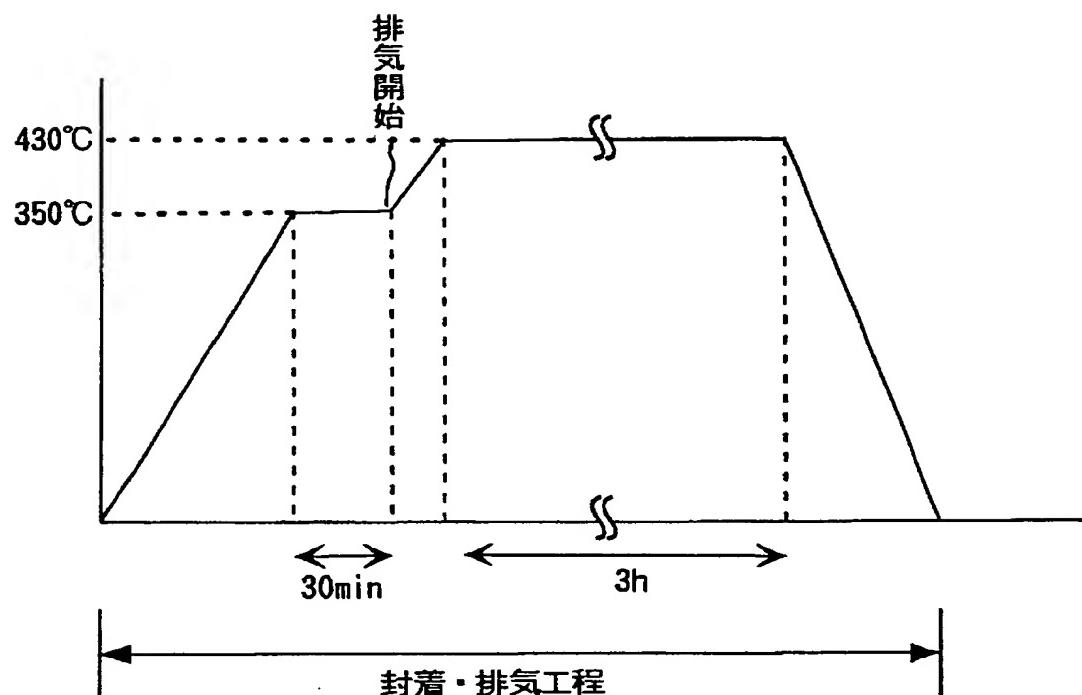
【図17】

図 17



【図 18】

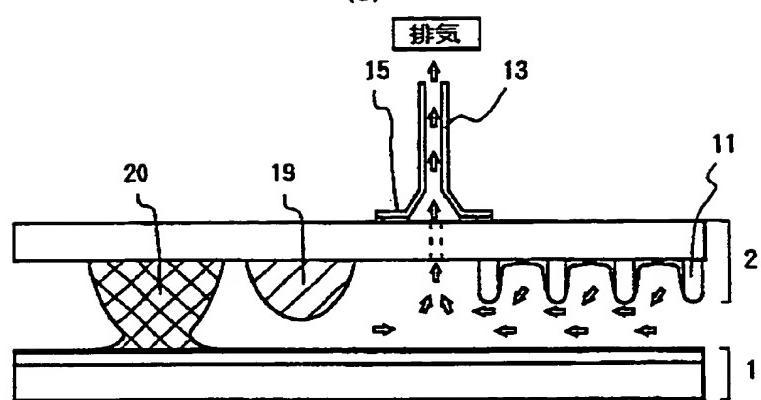
図 18



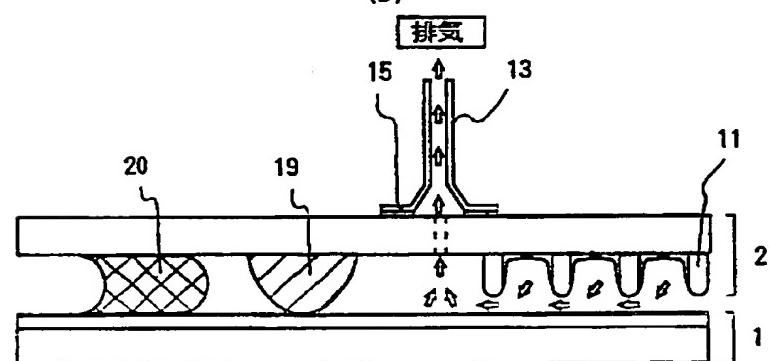
【図19】

図 19

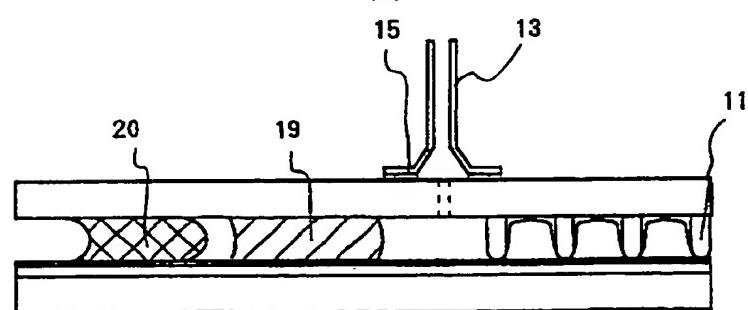
(a)



(b)



(c)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

強度的信頼性が高く、低電圧駆動が可能な、高輝度、大画面のガス放電型表示パネルとその生産効率の高い製造方法を提供する。

【解決手段】

排気しながら封止することにより、パネル内外の差圧で、封止用ガラス14を押しつぶして基板間隔を所望の間隔にせしめる。また、封止用非晶質ガラスがその軟化点を超えて作業点未満の温度範囲にある状態で、放電に不要なガスを排気する。ガス放電型表示パネルとしては、封止用ガラスに曲率半径0.1mm以上1mm以下の突起を形成せしめ、封止用ガラス厚みのばらつきを抑え、あるいは、封止用ガラス断面形状を内部側端部も外部側端部も内部空間側に凸とする。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号	平成11年 特許願 第021221号
受付番号	59900074649
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0090
作成日	平成11年 2月13日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成11年 1月29日

次頁無

出願人履歴情報

識別番号 [00005108]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地  
氏 名 株式会社日立製作所